DERWENT-ACC-NO: 1983-725242

DERWENT-WEEK: 198331

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Electrostatic carrier operating in

vacuum for

semiconductor mfr. - NoAbstract

PATENT-ASSIGNEE: HITACHI LTD[HITA]

PRIORITY-DATA: 1981JP-0201806 (December 14, 1981)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE

LANGUAGE PAGES MAIN-IPC

JP 58104806 A June 22, 1983 N/A

004 N/A

INT-CL (IPC): B65G011/20, H05K013/02

ABSTRACTED-PUB-NO:

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

TITLE-TERMS: ELECTROSTATIC CARRY OPERATE VACUUM

SEMICONDUCTOR MANUFACTURE NOABSTRACT

DERWENT-CLASS: Q35 U11

(19) 日本国特許庁 (IP)

⑩特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭58—104806

60Int. Cl.3 B 65 G 11/20 // H 05 K 13/02

識別記号

厅内整理番号 6830-3F 6616-5F

❸公開 昭和58年(1983)6月22日

発明の数 審査請求 未請求

(全 4 頁)

9 静電式搬送装置

②特

昭56-201806

20出

願 昭56(1981)12月14日

⑦発 明 大内洋三

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

⑫発 明 者 加藤寛次

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究

所内

①出 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

弁理士 磯村雅俊

1.発用の名称 静電式搬送装置 2. 特許請求の範囲

(1) 導電性のある移送対象物を、搬送路上を清動 させて搬送する搬送装置において、前記搬送路要 面に移送対象物の滑動方向に沿つて設けた電響お よび骸骸極の上方に骸骶極と一定の距離を以て設 けた裏面に能物を有する半導製性膨気体から成り、 前記 新電機 間に 世圧を印面可能に構成したことを 整後とする静 観式搬送整電点

2)導能性のある移送対象物を、搬送路上を滑動 させて撤送する搬送装置において、前記搬送路の 出口部に、裏面に電影を有する複数の半導常性誘 謝体を前記搬送路の表面と同一平面となるように 配搬し、前記複数の半導電性鬱電体を2群に分け て、その一方の群に異する前記半導電性誘電体と 他方の群に属する前記半導微性誘制体との間に電 圧を印加可能に構成した制動部を設けたことを特 ※シャス 善覧式 搬送装置。

(3) 導電性のある移送対象物を、搬送路上を漫画 させて搬送する搬送装置において、前記搬送路寮 面に移送対象物の潜動方向に沿つて設けた電極お よび骸電極の上方に数電極と一定の距離を以て數 けた裏面に電標を有する半導電性筋能体から成り、 前記両電報間に毎圧を印加可能とした搬送部と、 該搬送部の出口側に、裏面に電極を有する複数の 半導幅性誘電体を前記搬送路表面と同一平面とな ように配置し、耐配複数の半導電性誘電体を2 群に分けて、その一方の群に関する制制半導電性 勝電体と他方の群に異する前記半導電性齢骸体と の間に電圧を印加可能とした制動部とから構成さ れることを称策とする静質式搬送装置。 3. 発明の辨細な説明

本発明は、普爾式根送設置に関し、特に真空装 散を用いた半導体業子の製造工程に見られるよう な、重要でから連絡な製鋼を発出すことなく使用 することのできる数送装置に関する。

従来、半導体業子基板(以下「ウェーハ」とい う。)を取扱う製送装置としては、ベルトコンペ

アを用いたものが一般的であるが、装置規模が比較的大きくなる上、モータ、駆動力伝達系の指動 部においてゴミが発生するという問題がある。

また、他の方式としては、搬送路を傾斜させることによつて移送対象物を滑降させる、は標金の方式のものがある。この方式は標準化した方式のものがある。この方式は標準化したり、滑降途中で移送対象物がストッとに対しては、前記傾斜した搬送路に振動を与えるがに対しては、前記傾置を解消した物としては、から別の問題が生する。

本発明は上記事情に能みてなされたもので、その目的とするところは、従来の搬送装置の上述の如き問題を解消し、真空下でも使用可能で、かつ、搬送時における対象もへの ジメージが少ない搬送装置を提供することにある。

本発明の要点は、重力帯下方式の搬送装置において、対象物の帯降を静電設引力を用いて制御す

7個に電圧を印加すると両電極板間に静電板引力が生じ、これが電極板8上の移送対象物3に浮力として作用する。また、新動部2の前記一対の半導電体13,13の電振12,12間に電圧を印加すると、前記半導電体13,13と該半導電体上の移送対象物3との間に、いわゆるJohnsen-Rahbek
効果による静電吸引力が生じて、これが移送対象
3に制動力として作用する。

なお、ここで印加する電圧は直流はもとより交 減も使用可能である。

また、傾斜した搬送路の下流都に移送対象物 5 の速度検出ヘッド11を設けて、この信号により 前記制動都2の電極12に印加する電圧を制御す ることによつて、移送対象物 3を所定の位置まで スムーズに搬送することが可能である。なお、16 は速度検出回路、17は印加電圧算出回路、18 は印加電圧発生回路、そして19は電源都である。

第2回は本発明の具体的実施例であるウェーハ 搬送装置の一部を装断して示す斜視回であり、第 3回は第2回の1-1新面図、第4回は例1-1 るようにした点にあり、具体的には、前配静電吸引力を、搬送部においては対象物に浮力を与えるために利用し、制動部においては対象物に制動力を与えるために利用するようにした静電式搬送装置にある。

なお、本発明において、半導電性誘電体という 語は、10⁶~10⁸ Q cm 程度の高抵抗を有する半導体を指し、例えばセルロース・カーポン,チタン 使マグネシウム等がこれに当る。

以下、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。

第1図は本発明の機要を説明するための図であり、図において、1は搬送部、2は制動部である。搬送部1は第1の電極板6と、この上方に一定の距離を以て設けられた第2の配種板7とから構成される傾斜した搬送路を有し、制動部2は裏面に電極板12を有する一対の半導電性誘電体(以下、「半導電体」という。)13を削記電板を6と同一平面をなすように副機して構成されている。

本搬送装置において、搬送部1の削配前輛板6,

断面図である。

第2図より明らかな如く、本実施例装置はウェ 一 ハ3を 、搬送路上を滑動させて搬送する搬送部 1と、該搬送部1を適過したウェーハ3を停止さ せる制動部2とから構成されている。数送部1に おいては、搬送ステージ4の上面に設けられた機 送路表面に絶義体るを介して電極板6が敷設され ており、数電価板8の上方には該電価板8から一 定の距離を隔てて、その裏面に電極板?を接着し た半導電体8が敷設されている。嵌半導電体8は 絶縁体9を介して支持部材10に固定されており、 更に該支持部材10は前記電極板6と半導電体8 との間に所定の間轍を形成するように、撤送ステ ージ4と接合されている。また前記搬送路の出口 近傍には、ウェーハ3の滑動変度を検出するため の光センサ等を用いた速度検出ペッド11が重要 されている。

一方、制動部2は前配搬送部1に直結されており、裏面に電機板12を接着した前記一対の半端 唯体13、13が、前配搬送路表面と同一平面を

持備昭58-104806 (3)

なすように、絶 体14を介して制動ステージ14 上に配置されている。

次に、第3図、第4図により上述の如く構成されている本実施例装置の動作を説明する。

第4図において、一対の電板板12に電圧を印加すると、ウェーハ3と半導電体13との関に前記時電吸引力 tp が発生し、ウェーハ3の摩擦板抗が増加する。このため、削述の速度検出へッド

第1回は本発明の撤送装置の概要を示す図、第 2回は具体的実施例を示す図、第3回は第2図の I-I断面図、第4回は第2回のI-I断面図で ある。

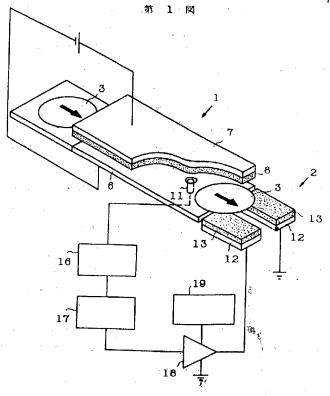
1:搬送部、2:制動部、3:対象物、6,7 :電極板、8:半導電体、11:速度検出ヘッド、 12:電極板、13:半導電体、16:速度検出 個路、17:印加電圧算出回路、18:印加電圧 発生回路、19:電源部。

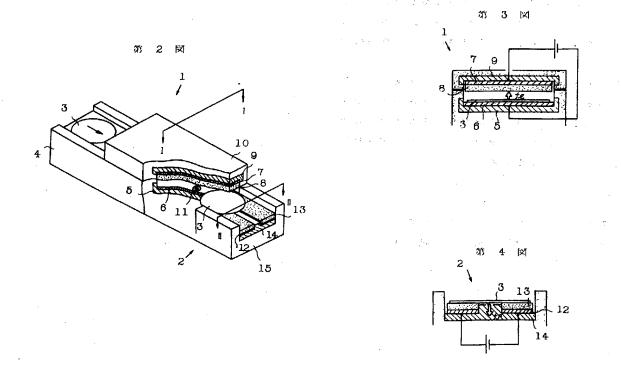
特許出願人 株式会社 日立製作所 代 理 人 弁理士 礦 村 雜 條 によつて検出した搬送終了時のウェーハ3の速度 情報に基づいて、前配電機関の無圧を觀整し、ウ エーハ3の滑動に伴う緊急抵抗を制御することに より、ウェーハ3を所定の位置に停止させること が可能となる。なお、この制動機能は搬送路が傾 斜していない場合にも用いることができることは 替うまでもない。

なお、制動部2における半導能体13,13に 印加する関圧として交流を用いる場合には、劇配 半導体を硬性を異にする多数の群に分けて、 散細 分された群に印加する交流の位相をずらせること が確ましい。

以上述べた如く、本発明によれば食力落下方式の搬送装置において、対象物の滑降を静電吸引力を用いて制御するようにしたので、実空下でも使用可能で、かつ、搬送時における対象物へのダメージが少なく安定した搬送および停止が可能な搬送装置を実現できるという顕著な効果を、するものである。

4.図面の簡単な説明





-38-